

平成21年度 知的財産セミナーのご案内

この度、知的財産制度に対する意識と知識を高めるため、研究者向けの「知的財産セミナー」を下記の通り開催いたします。ぜひご参加ください。

テーマ：「特許明細書の書き方」

講師： 遠山 勉 氏

日本弁理士会研修所副所長
元日本弁理士会知財コンサルティング検討委員会委員長
(株)知財ソリューション 弁理士
(特定侵害訴訟代理付記弁理士)

日時：平成21年10月9日(金) 13:00 - 16:00

場所：福井県工業技術センター内会議室

対象：研究者、職員等

定員：50名

内容：特許明細書を書くために必要な知識として、発明の把握手法、請求項の特定方法、詳細な説明の記載事項、文章化技術などの要諦を学習し、技術者・特許担当者として、どの点に重点を置いて発明提案書、特許明細書を作成すればよいかを学習する。

ご参加ご希望の方は、事前に下記までお申込みください

福井県工業技術センター 担当：牧野

TEL:0776-55-0664 / FAX:0776-55-3430

参加無料

--- 主催：特許庁 近畿経済産業局 近畿知財戦略本部 福井県工業技術センター
協力：日本弁理士会 近畿支部 (株)SFMイノベーションズ ---